

目 次

1. 研究発表 1
「画像処理による寸法測定の問題点」
株式会社 ミットヨ 開発研究所
西川喜八郎氏、植山 喬氏
2. 事例報告 13
「鏡面形状の検出方式」
香川大学 教育学部
秦 清治先生
3. 次回研究会案内